

公募研究テーマ

rias_X1

焼入れ後仕上げ加工歯面の性状の向上法の開発

参加申込書

申込会社名		業種	
事業所			
住所			
担当者名			
Tel.		Fax.	
e-Mail			
参加目的	どのような立場で参加するかを簡潔にお書きください(技術開発、技術情報の収集、営業情報の収集など):		

P-メンバー申し込み	出資口数	(一口 1,000,000円/年)
2015.09.01 - 2016.08.31 について	金額	
2016.09.01 - 2017.08.31 について	金額	

OJT研修員を派遣する予定の有無をお知らせください: 有 無

プロジェクトについてのご希望をお書きください

必ずしも希望がかなえられるわけではありません。

上記の内容で、参加を申し込みます。

年 月 日 申込者名 印
連絡先

本申込書送付先

〒606-8202 京都市左京区田中大堰町49 公益財団法人 応用科学研究所
研究部・総務部 Tel: 075-701-3164 Fax: 075-701-1217
メールアドレス: secretariat1@rias.or.jp CC: aizokubo@hera.eonet.ne.jp

参加の採否は、追って連絡します。